

LANGUAGE:	IT
CATEGORY:	ORIG
FORM:	F01
VERSION:	R2.0.9.S03
SENDER:	ENOTICES
CUSTOMER:	ECAS_ncvazzfr
NO_DOC_EXT:	2019-057688
SOFTWARE VERSION:	9.10.4
ORGANISATION:	ENOTICES
COUNTRY:	EU
PHONE:	/
Posta elettronica:	ufficioacquisti@polimi.it
NOTIFICATION TECHNICAL:	/
NOTIFICATION PUBLICATION:	/

Avviso di preinformazione

Il presente avviso è soltanto un avviso di preinformazione

Forniture

Legal Basis:

Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1) **Denominazione e indirizzi**

Politecnico di Milano

Piazza Leonardo da Vinci, 32

Milano

20133

Italia

Persona di contatto: Servizio Gare e Acquisti Servizi e Forniture

Tel.: +39 0223999300

E-mail: ufficioacquisti@polimi.it

Codice NUTS: ITC4C

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: <http://www.polimi.it>

Indirizzo del profilo di committente: <http://www.polimi.it/impresa/partecipaaunagara>

I.2) **Appalto congiunto**

I.3) **Comunicazione**

Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato

I.4) **Tipo di amministrazione aggiudicatrice**

Organismo di diritto pubblico

I.5) **Principali settori di attività**

Istruzione

Sezione II: Oggetto

II.1) **Entità dell'appalto**

II.1.1) **Denominazione:**

Indagine di mercato per l'acquisizione di un sistema per deposizione di film sottili metallici tramite evaporazione termica

II.1.2) **Codice CPV principale**

42900000

II.1.3) **Tipo di appalto**

Forniture

II.1.4) **Breve descrizione:**

Oggetto della procedura è la fornitura di un sistema per la deposizione di film sottili metallici tramite tecnica di evaporazione termica, da installare presso i laboratori in servizio nell'ed. 30 del Laboratorio di Ateneo PoliFab del Politecnico di Milano

II.1.5) **Valore totale stimato**

Valore, IVA esclusa: 90 000.00 EUR

II.1.6) **Informazioni relative ai lotti**

Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.2) **Descrizione**

II.2.1) **Denominazione:**

II.2.2) **Codici CPV supplementari**

II.2.3) **Luogo di esecuzione**

Codice NUTS: ITC4C

II.2.4) **Descrizione dell'appalto:**

Il sistema per evaporazione termica andrà ad ampliare il parco macchine della cleanroom di PoliFab e verrà utilizzato dallo staff e dagli utenti del laboratorio per la deposizione di film sottili di materiali metallici. Il macchinario in oggetto verrà inserito nel tipico flusso di processo e si integrerà con altre tecnologie già presenti a PoliFab, come litografia, lift-off, etching e bonding. Il bene verrà utilizzato per scopi di ricerca scientifica e per servizio conto terzi, come da missione del laboratorio PoliFab

II.2.14) **Informazioni complementari**

II.3) **Data prevista di pubblicazione del bando di gara:**

03/05/2019

Sezione IV: Procedura

IV.1) **Descrizione**

IV.1.8) **Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)**

L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

Sezione VI: Altre informazioni

VI.3) **Informazioni complementari:**

VI.5) **Data di spedizione del presente avviso:**

19/04/2019